# 立方相 β-GaN 纳米晶的气相化学反应制备研究\*

方 鲲<sup>1)2);</sup> 高善民<sup>3</sup>) 邱海林<sup>1</sup>) 曹传宝<sup>1</sup>) 朱鹤孙<sup>1</sup>)

1(北京理工大学材料科学研究中心,北京 100081)

2(北京科技大学材料科学与工程学院,北京 100083)

3(烟台师范学院化学与材料科学学院,烟台 264025)

(2004年1月9日收到 2004年9月23日收到修改稿)

在氮气氛中,以 GaP纳米晶为原料,在相对较低的反应温度下,通过 N-P 取代的气相化学反应制备立方相 β-GaN 纳米晶.这是由于 GaP 纳米晶具有较大的比表面积和表面众多的空位键,使之具有较高的反应活性造成的.不 同升温速率造成不同的化学反应机理,从而生成不同形貌的 β-GaN 纳米晶材料.

关键词:氦化镓,立方相,纳米晶 PACC:7280E,7855E

## 1.引 言

Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体材料在光电子器件应用 和基础物理研究方面一直占据重要位置[1]由于纳 米材料展现出诱人的应用前景<sup>2-4]</sup>因此 近年来对 Ⅲ-V族化合物半导体纳米材料的研究也日益增 多[56],氮化镓(GaN)是Ⅲ-V族化合物半导体材料中 的重要成员,一直是人们研究的热点[7—9]. 虽说近几 年对 GaN 纳米晶的研究报道也在增加,但大都限于 比较易制备的六方相纤锌矿结构的 α-GaN 纳米 晶<sup>[10,11]</sup> 而对立方相闪锌矿结构的 β-GaN 纳米晶研 究大多限于其薄膜材料<sup>[12,43]</sup>. 虽有制备 β-GaN 纳米 晶报道[14,15] 但化学反应条件比较苛刻 且产物大多 是混合晶相 GaN. 和  $\alpha$ -GaN 纳米晶比较  $\beta$ -GaN 纳米 晶同样具备优越物理性能,室温下带隙为 3.2 eV,比  $\alpha$ -GaN 纳米晶的带隙小 0.2 eV<sup>[16]</sup>,容易进行 p 型掺 杂和进行激光刻蚀,更易达到蓝绿光区[17].因此,无 论从理论研究上 还是在实际应用中 对 β-GaN 纳米 晶进行研究都具有重要意义.

本研究以 GaP 纳米晶为原料,在一定温度下通 过和 N<sub>2</sub> 的气相化学反应制备了 β-GaN 纳米晶材料, 并对实验条件进行了较为详细地探索,为 β-GaN 纳 米晶的制备提供了一种实用、简单的方法.

### 2.实验

#### 2.1. 实验过程

以 Na<sub>3</sub> P 和 GaCl<sub>3</sub> 为反应原料,采用苯热合成方 法制备 GaP 纳米晶,详细实验过程已另有报道<sup>[18]</sup>. β-GaN纳米晶的制备在管式炉中进行.将 GaP 纳米晶 放入石英舟中,然后放入水平放置的石英管,再放入 精确控温的管式炉中.加热前首先将石英管抽真空, 然后充入 N<sub>2</sub>,再抽真空,反复几次后,以 200 ml/min 速率通入纯度为 99.999%的 N<sub>2</sub>,以不同的升温速率 升温加热到预定温度,并保持一定时间,在继续通入 N<sub>2</sub> 的条件下自然冷却到室温,取出粉末样品检测.

#### 2.2. 样品测试

采用 x 射线衍射技术对粉末样品的结构进行表 征,所用仪器为 Rigaku D/max-γA 型 x 射线衍射仪, Ni 滤波( Cu Kα,  $\lambda$  = 0.15418 nm), 管压 45 kV, 电流 60 mA;采用 Hitachi H800 型透射电子显微镜( TEM )对 样品的形貌进行观察,加速电压为 200 kV,测试前将 粉末样品在无水乙醇中超声分散 5 min.

<sup>\*</sup> 高校博士点研究基金(批准号 20020007029)资助的课题.

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup>E-mail kun\_ fang001@163.com

### 3. 结果和讨论

#### 3.1. 结果

分别采用 10 ℃/min 和 20 ℃/min 升温速率加热 到 500 ℃,并保持 30 min 后, GaP 纳米晶由原来灰色 粉末分别变成黄褐色和灰黑色粉末.这说明在  $N_2$  气 氛中,在给定温度下 GaP 纳米晶和  $N_2$  发生了气相化 学反应,而且升温速率不同,反应机理可能不一样. 图 1 给出了分别在 10 ℃/min( a )与 20 ℃/min( b )的升 温速率条件下加热到 500 ℃并保持 30 min 后所得粉 末产物的 XRD 实验测试结果.



图 1 GaP 纳米晶和 N<sub>2</sub> 反应后所得粉末产物的 XRD 实验结果 (升温速率分别为(a)10 ℃/min;(b)20 ℃/min)

位于 2 $\theta$  = 35.5° A0.5° ,58°和 68.6°处的衍射峰 分别被指标认为立方相结构 β-GaN 的(111)(200), (220)和(311)晶面衍射峰.从 XRD 衍射实验结果还 可以看出,在低的升温速率下,得到纯的 β-GaN 纳米 晶(图 1(a)),但当升温速率较高时,产物中有少量 的 Ga 单质存在(图 1(b)),图中用 \* 标记出的衍射 峰即为 Ga 单质衍射结果.这些 Ga 单质可以通过盐 酸洗涤除去,洗涤后得到的 XRD 衍射实验结果和 (a)相同.XRD 实验测试结果明确表明,在一定温度 下 *G*aP 纳米晶能够通过 N-P 取代反应生成 β-GaN 纳米晶,这一气相化学反应可表示为

$$4GaP + N_2(g) \longrightarrow 2GaN + P_4(g). \quad (1)$$

用 TEM 对粉末产物形貌和结构做了进一步的 分析.图 2 是 GaP 纳米晶以不同的升温速率加热到 500 ℃,并保温 30 min 后所得产物的 TEM 测试结果. 从 TEM 结果看出,以 10 ℃/min 升温速率得到的立 方相 β-GaN 纳米晶是粒度分布均一的颗粒;但以 20 ℃/min 升温速率进行的实验结果是棒状立方相 β-GaN纳米晶.

以上实验测试和结果分析都表明,在 500 C温 度条件下,GaP 纳米晶在 N<sub>2</sub> 中发生了气相化学反 应.但不同升温速率得到的产物形貌和纯度又有差 异,说明升温速率不同,可能反应机理也不一样.为 了得到更充分的实验证明,又分别以 5 C/min 和 50 C/min 升温速率进行实验测试,在 500 C下反应 30 min,所得粉末产物的 TEM 测试结果如图 3 所示.

TEM 测试结果表明,当升温速率为5℃/min时,



图 2 GaP 纳米晶和 N<sub>2</sub> 反应后所得产物的 TEM 照片(升温速率分别为:(a) 10 ℃/min;(b) 20 ℃/min)

所得粉末产物为球形或近似球形的 GaN 颗粒;而当 升温速率为 50 ℃/min 时,所得粉末产物为 β-GaN 纳 米棒. XRD 测试结果表明,以 5 ℃/min 升温速率加热 得到的粉末样品为立方相结构的β-GaN 纳米晶;而



图 3 GaP 纳米颗粒在 500 °C 下和 N<sub>2</sub> 反应 30 min 后所得产物的 TEM 照片(升温速率分 别为:(a)5 °C/min;(b)50 °C/min)

以 50 ℃/min 升温速率加热得到的样品为 β-GaN 纳 米棒中,仍有 Ga 单质存在.这验证了上面的推测, 说明不同的升温速率,气相化学反应的机理不一样, 所得 GaN 纳米晶产物不同.

3.2.反应机理

N<sub>2</sub> 为双原子分子 ,N ,N 之间以很强的三键相结 合 近似为一种惰性气体 .用 N<sub>2</sub> 作为反应原料进行 的氮化气相化学反应通常需要较高的反应温度(大 于 1000 ℃ ),采用 N<sub>2</sub> 和 Ga 单质反应制备 GaN 纳米 晶要在熔融的碱金属中进行 ,温度超过 700 ℃<sup>[19]</sup>.即 使采用相对活泼的 NH<sub>3</sub> 和 Ga 单质反应 ,在催化剂 存在的情况下制备 β-GaN 纳米棒 ,温度也要超过 900 ℃<sup>[20]</sup>.而本实验结果表明 ,GaP 纳米晶在 N<sub>2</sub> 氛 中 ,在相对低的温度和相对较短的时间内 ,发生气相 化学反应 ,并生成立方相的 β-GaN 纳米晶.

我们认为这正是由于 GaP 纳米晶的比表面积 大、表面有许多空位键,具有较高的反应活性造成 的 从而大大降低 GaP 纳米晶颗粒的氮化气相反应 温度,并缩短反应时间.GaP 纳米晶颗粒在 N<sub>2</sub> 中的 化学反应属于吸附-氮化气相化学反应.图 4 形象地 给出了反应机理示意图.

首先,不管加热速率如何,最初都是 P 从 GaP 纳 米晶颗粒表面的脱除和 № 的气相吸附过程,GaP 纳 米晶颗粒大的比表面积和表面众多的空位键为这一 过程提供了有利的条件.在这一过程中 吸附质在吸 附剂表面形成吸附分子属于范德华力作用的物理吸 附(图 4(a)1).随着温度的不断升高,N=N 键的结



图 4 GaP 纳米晶颗粒的吸附-氮化气相化学反应机理示意图

合力逐渐减弱并被打破(图 4(a)2),产生化学反应 活性很高的 N 原子并形成 N—Ga 键,即形成活性吸 附(图 4(a)3),从而发生 N-P 的取代反应或称为氮 化气相反应(图 4(a)4).

传统的气-液-固(vapor-liquid-solid, VIS)和气-固(vapor-solid, VS)晶体生长机理能充分的解释目 前纳米线、纳米棒和纳米晶须的生长<sup>[21]</sup>.这一生长 机理的要点是在气、固体之间存在一种起到催化作 用的中间体,促使晶体向一维方向生长.VLS晶体生 长机理能够很好地解释我们的实验结果.

在相对较低的升温速率下,所得产物为 β-GaN 纳米晶颗粒.这是因为在较低的升温速率下,P 从 GaP 纳米晶颗粒的脱除和氮化气相反应是同步的, 这一过程中没有 Ga 单质生成.β-GaN 纳米晶首先在 GaP 纳米晶颗粒的表面形成,并逐渐渗透到内部,直 至 P 全部脱除,最后由 GaP 纳米晶颗粒通过氮化气 相反应生成 β-GaN 纳米晶颗粒(图 4(b)).这一过程 可表示为

$$2GaP + N_2 \longrightarrow 2GaN + 2P.$$
 (2)

这一过程中生成的 β-GaN 纳米晶在形貌和结构 上都沿袭了 GaP 纳米晶的形貌和结构.因此,在较 低的升温速率下只得到立方相闪锌矿结构的 β-GaN 球形纳米晶颗粒.也正是因为这一过程中没有 Ga 单质生成,因此得不到 β-GaN 纳米棒.

但是当升温速率提高时,优先发生的是 P 的脱 除反应.即

$$GaP \longrightarrow Ga + P$$
 (3)

的反应占优势并且快速,从而形成具有很高反应活性的 Ga 单质,这种新生的具有很高反应活性的 Ga 单质,再通过

$$2Ga + N_2 \longrightarrow 2GaN \qquad (4)$$

的氮化气相反应生成 β-GaN 纳米晶核。

同时 较高的升温速率也促进了新产生的 Ga 单质小颗粒聚集和氮化气相反应 ,从而一方面形成 Ga 单质的小液滴 ;另一方面 β-GaN 纳米晶核也不断 聚集长大形成晶种.这样 Ga 单质的小液滴和 β-GaN 纳米晶的晶种完全形成 ,按照 VSL 机理生长 ,从而 形成 β-GaN 纳米樟 图 4( c ))<sup>211</sup>.在这一气相化学反 应过程中 ,Ga 单质的存在已通过上面 XRD 衍射实 验结果得到证明 ,正是由于在较高的升温速率下有 作为中间产物的单质 Ga 存在 ,才会按照 VLS 机理 形成立方相闪锌矿结构的 β-GaN 纳米棒.而这些推 断也能从样品颜色的不同得到说明.在较高的升温 速率下得到灰黑色的产物 ,也是由于 Ga 单质存在 造成的<sup>[22]</sup>.

## 4.结 论

在一定温度下 GaP 纳米晶能够和  $N_2$  发生反应 并生成立方相结构的 β-GaN 纳米晶.这是因为 GaP纳米晶颗粒具有大的比表面积和众多的空位键,使 GaP 纳米晶具有很高的反应活性造成的;而不同的 升温速率造成不同的反应机理,从而形成不同形貌 的 β-GaN 纳米晶.

- [1] Duan X F et al 2001 Nature **409** 66
- [2] Peng X et al 2000 Nature 404 59
- [3] Holmes J D et al 2000 Science 287 1471
- [4] Shi W S et al 2001 Adv. Mater. 13 591
- [5] Pearton S J and Ren F 2000 Adv. Mater. 12 1571
- [6] Mitchell G P , Mirkin C A and Letsinger R L 1999 J. Am. Chem. Soc. 121 8122
- [7] Jouet R J et al 2000. J. Organometal. Chem. 601 191
- [8] Kher S S and Wells R L 1994 Chem. Mater. 6 2056
- [9] Micic O I et al 1995. J. Phys. Chem. 99 7754
- [10] Argoitia A et al 1997 Appl. Phys. Lett. 70 179
- [11] Wood G L , Pruss E A and Paine R T 2001 Chem. Mater. 13 12

- [12] Schikora D et al 1996 Phys. Rev. B 54 R8381
- [13] Wang D , Yoshida S and Ichikawa M 2002 Appl. Phys. Lett. 80 2472
- [14] Purdy A P 1999 Chem. Mater. 11 1648
- [15] Gonsalves K E et al 1997 Appl. Phys. Lett. 71 2175
- [16] Orton J W and Foxon C T 1998 Rep. Prog. Phys. 61 1
- [17] Ponce F A and Bous D P 1997 Nature 386 351
- [18] Gao S M et al 2002 Norg. Chem. 41 1850
- [19] Yamane H et al 2000 Jpn. J. Appl. Phys. **39** 1146.
- [20] Duan X F and Lieber C M 2001 J. Am. Chem. Soc. 123 188
- [21] Huang M H et al 2001 Adv. Mater. 13 113
- [22] Hwang J W et al 1995 Chem. Mater 7 517.

## Synthesis of β-GaN nanocrystals with a cubic structure by gas-phase chemical reaction \*

Fang Kun<sup>1,2,)†</sup> Gao Shan-Min<sup>3</sup>) Qiu Hai-Lin<sup>1</sup>) Cao Chuan-Bao<sup>1</sup>) Zhu He-Sun<sup>1</sup>)

<sup>1</sup> (Research Center of Materials Science, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China)

<sup>2</sup> (Beijing University of Science and Technology, Department of Materials Science and Engineering, Beijing 100083, China)

<sup>3</sup> (College of Chemistry and Matersials Science ,Yantai Normal University ,Yantai 264025 ,China )

(Received 9 January 2004; revised manuscript received 23 September 2004)

#### Abstract

 $\beta$ -GaN nanocrystalline have been successfully synthesized from the nitridation of GaP nanocrystalline at low temperatures by gas-phase chemical reaction. The starting GaP nanocrystalline has a large specific surface and a high reactivity that can reduce remarkably the difficulty of nitridation. The results of GaP nanocrystalline in N<sub>2</sub> at different heating rates support the fact that  $\beta$ -GaN nanocrystalline can form in GaP nanocrystalline via N-P metathesis gas-phase chemical mechanism. The mechanism is different when different heating rate was used. This method is very simple and is used generally to synthesize  $\beta$ -GaN nanoparticles or nanorods.

Keywords : gallium nitride , cubic structure , nanocrystalline PACC : 7280E , 7855E

 $<sup>^{\</sup>ast}$  Project supported by the Doctorate Founduction of the State Education Ministry of China ( Grant No. 20020007029 ).

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup>E-mail <sup>‡</sup>kun \_ fang001@163.com